Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»

ПРИКАЗ

«20» января 2026 г. № 45-об

г. Новокузнецк

«Об актуализации Прейскуранта услуг научно-исследовательской лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений»

В связи с повышением ставки НДС с 20 до 22 % в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2025 г. № 425-ФЗ,

приказываю:

1. Отменить действие Прейскуранта, утвержденного приказом № 824-об от 06.06.2025, с 19.01.2026.

2. Утвердить Прейскурант услуг научно-исследовательской лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений, ввести его с 19.01.2026 (Приложение 1 к настоящему приказу).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.Б. Юрьев

Рассылается: отделу делопроизводства, ФЭУ, ОБУ, ПЭО, Лаборатории ЭМиОИ

Подготовлен:
и.о. заведующего
Лабораторией ЭМиОИ Е.М. Запольская

Согласовано:
Проректор по НиИД С.В. Коновалов

Начальник ФЭУ - главный бухгалтер Ю.А. Луханина

Главный юрист

СибГИУ Подлинник электронного документа хранится в системе электронного согласования документов СибГИУ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭП

Сертификат: 9d1404e2dd3ba4ddfae5a31d59081f591e3a912f
Владелец: Ректор Юрьев Алексей Борисович
Действителен: с 24 апреля 2025 г. по 18 июля 2026 г.

Дата и время: 27-01-2026 10:24:58 ПРОВЕРИТЬ ПОДПИСЬ

Приложение к приказу
№ 45-об от 20.01.2026

УТВЕРЖДАЮ
Ректор СибГИУ
_____А.Б. Юрьев

«20» января 2026 г.

Прейскурант услуг
научно-исследовательской лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений

Наименование услуги (наименование исследований)	Методы, приборы, нормативные документы на методы исследований	Единица измерения	Цена услуги (в т.ч. НДС 22%), руб.	Сумма НДС, руб
Проведение структурных исследований методом сканирующей электронной микроскопии; получение изображения (микрофотографий) высокого разрешения в режиме вторичных (SE) или обратно рассеянных электронов (BSE), микроанализ и картирование элементного состава (EDS)	Сканирующий электронный микроскоп KYKY EM6900 с системой AztecOne 6.0 Xplore 30	час	4060,00	732,13
Обработка результатов в программе		образец	1525,00	275,00
Определение нанотвердости и модуля упругости (Юнга) структурных составляющих / поверхности, поперечного сечения	Измерение нанотвердости и модуля упругости вдавливанием алмазной пирамиды Берковича (НаноСкан 4D) ГОСТ Р 8.748 — 2011, ISO 14577	час	2870,00	517,54
Проведение механических испытаний на разрыв	Испытания на разрыв (Испытательная	Час	1525,00	275,00

	машина универсальная SUBRAMAX PM BC-50-A-1-02-II)			
Пробоподготовка неметаллических образцов к исследованиям методами СЭМ	Напылительная установка	образец	2040,00	367,87
Стандартная подготовка поверхности образца	Шлифовальный станок	образец	договорная	
Электроэрозионная резка образца	Электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ струйного типа ДК7732 М11	образец	1830,00	330,00
Пробоподготовка крупногабаритных образцов для размещения в камеру микроскопа		образец	договорная	

И.о. заведующего
Лабораторией ЭМиОИ Е.М. Запольская

Начальник ФЭУ - главный бухгалтер Ю.А. Луханина

Начальник ПЭО И.Л. Белая